

Ministerio de Relaciones Exteriores

Instalar computadoras y realizar visita de trabajo al Consulado General de El Salvador en Long Island Nueva York para ejecutar la actualización de sistemas de pasaportes y configuración de periféricos para emisión de pasaportes in situ

Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre o título del viaje: Instalar computadoras y realizar visita de trabajo al Consulado General de El Salvador en Long Island Nueva York para ejecutar la actualización de sistemas de pasaportes y configuración de periféricos para emisión de pasaportes in situ

Funcionario que viaja: Rodolfo Jose Escobar Orellana

Cargo del funcionario: Tecnico de servidores

Destino: Long Island, New York, Estados Unidos

Fecha de salida: 28/10/2021

Fecha de regreso: 30/10/2021

Valor del pasaje: \$882.07

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$260.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$260.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: Efectuar instalación de Sistema Operativo y actualizaciones necesarias, instalación de antivirus, back up y traslado de información hacia los equipos nuevos, instalación y configuración del sistema para la emisión de pasaportes, instalación de cámaras web, Pad de firmas, lector de huellas e impresoras, conexión de equipos a la red, instalación y configuración de equipos de red, instalación de red LAN y actualización de equipo informático y migración de versión para emisión de pasaportes in situ, mejorando tiempos de entrega e incrementando la seguridad en la emisión de pasaportes, para el beneficio de la diáspora.

Observaciones: aereo